Отчет по лабораторной работе №1 **Измерение ширины запрещенной зоны**

Выполнили студенты 430 группы Виноградов И.Д., Шиков А.П.

Введение

Ширина запрещенной зоны является одной из важнейших характеристик полупроводниковых материалов. Она может быть найдена по результатам измерений электропроводности или постоянной Холла в зависимости от температуры, а также из спектрального распределения коэффициента оптического поглощения или фототока полупроводника. В настоящей работе студентам предлагается определить величину ширины запрещенной зоны полупроводникового материала по результатам измерения температурной зависимости электропроводности.

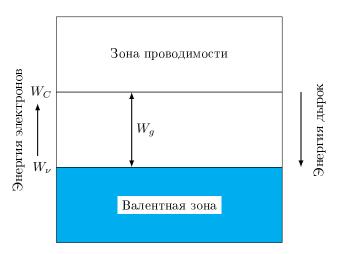


Рис. 1: Энергитический спектр электрона в кристалле. W_c, W_{ν} - соответственно, энергии дна зоны проводимости и потолка валентной зоны, W_g - ширина запрещенной зоны.

В изолированном атоме электроны находятся в стационарных состояниях, каждому из которых соответствует строго определенное значение энергии. Таким образом, энергетический спектр электронных состояний в атоме является дискретным. В кристаллическом твердом теле из-за возмущений, вносимых другими атомами, уровни энергии расщепляются – образуются области или зоны разрешенных значений энергии, между которыми находятся запрещенные зоны. Для глубоких уровней расщепление невелико, т.к. находящиеся на них электроны экранируются верхними оболочками и практически не взаимодействуют с соседними атомами.

1. Концентрация носителей заряда в полупроводнике

Вычисление концентрации подвижных и связанных носителей заряда в полупроводнике составляет задачу статистики электронов. Решение этой задачи, с одной стороны, позволяет объяснить экспериментальные результаты, по которым, в свою очередь, становится возможным определение ряда важных характеристик полупроводника (ширины запрещенной зоны, энергия ионизации примеси). Задача вычисления концентрации носителей заряда распадается на две: 1) определение числа возможных квантовых состояний электронов в разрешенных зонах в твердом теле и 2) выяснение фактического распределения электронов по этим квантовым состояниям. Рассмотрим последовательно решение

каждой из подзадач.

Число состояний в любой зоне кристалла равно общему числу мест на уровнях изолированных атомов, образовавших кристалл, т.е. числу атомов N_0 , умноженному на кратность вырождения ν атомного уровня, образовавшего данную зону:

$$\int_{W_1}^{W_2} N(W)dW = \nu N_0 \tag{1}$$

где N(W)dW - число квантовых состояний в интервале энергий от W до W+dW в единице объёма полупроводника, а N(W) - плотность квантовых состояний. W_1, W_2 - энергии нижнего и верхнего края зоны, соответственно.

Выражение для плотности квантовых состояний у дна зоны проводимости:

$$N_c(W) = \frac{dZ}{dW} = 4\pi \left[\frac{2m_n^*}{(2\pi\hbar)^2} \right]^{3/2} \sqrt{W - W_C}$$
 (2)

Статистика электронов подчиняется распределение Ферми-Дирака:

$$f(W) = \frac{1}{\exp\left(\frac{W - W_F}{k_B T}\right) + 1} \tag{3}$$

которое даёт вероятность того, что в тепловом равновесии состояние с энергией W занято электроном. Здесь k_B – постоянная Больцмана, – абсолютная температура, W_F – энергия (уровень) Ферми – максимальная энергия электронов при абсолютном нуле. Для температуры, отличной от нуля, функция f(W) в точке $W = W_F$ имеет перегиб.

Выражения для концентрации электронов и дырок в совокупности с принципом электронейтральности полупроводника (в однородном полупроводнике не может быть существенных нескомпенсированных объемных зарядов ни в равновесном состоянии, ни при наличии тока) позволяют сделать выводы о положении уровня Ферми в полупроводнике. Рассмотрим собственный полупроводник, для которого влияние примесных атомов не существенно. Свободные носители заряда в этом случае возникают только за счет разрыва валентных связей. Поэтому в собственном полупроводнике концентрация дырок р равна концентрации электронов $n: n=p\equiv n_i$. Это условие электронейтральности собственного полупроводника.

Уровень Ферми W_F собственного полупроводника при абсолютном нуле температуры лежит в центре запрещенной зоны и, вообще говоря, смещается при возрастании температуры. Этот случай показан на рис.2(a), где слева направо схематически приведены простейшая зонная диаграмма, плотность состояний N(W), распределение Ферми f(W) и концентрация носителей заряда.

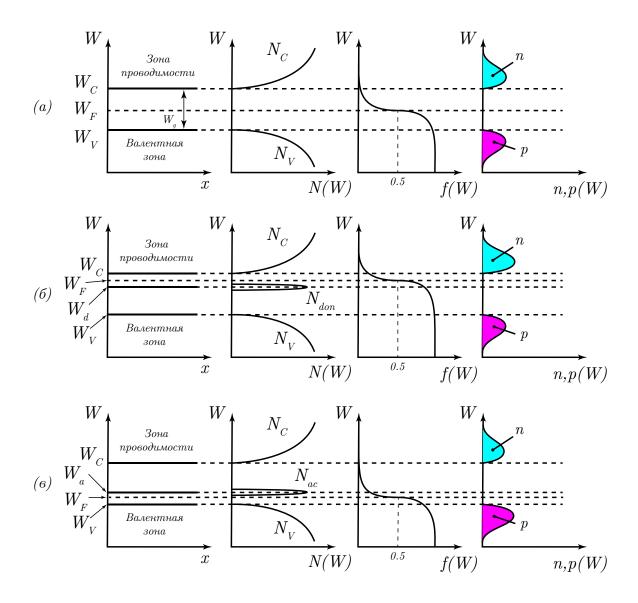


Рис. 2: Графическое изображение решения уравнения электронейтральности для собственного полупроводника(а), для примесного полупроводника, легированного донорной (б) и акцепторной (в) примесью

2. Подвижность носителей заряда в полупроводнике

В реальной кристаллической структуре всегда присутствуют дефекты: тепловые колебания атомов решётки, примеси и т.д. Поэтому при воздействии внешнего электрического поля частица движется ускоренно лишь на небольшом участке пути, а затем испытывает рассеяние (взаимодействие с дефектами кристалла), изменяя свой импульс и (в случае неупругого взаимодействия) энергию, теряет направленную скорость, после чего процесс разгона начинается заново (рис. 3). В слабых электрических полях ($\leq 10^3$ B/см) средняя

скорость направленного движения носителей заряда (дрейфовая скорость) пропорциональна напряжённости электрического поля: $\nu=\mu E$. Коэффициент пропорциональности между скоростью и полем μ называется подвижностью носителей заряда. Эта величина численно равна средней скорости направленного движения частиц в электрическом поле с напряженностью $1~{\rm B/m}$.

Рассеяние носителей заряда на нейтральных атомах примеси и нейтральных дефектах является слабым. Однако, при низких температурах, когда примеси еще практически не ионизованы, а тепловые колебания отсутствуют, этот механизм играет существенную роль. Для того, чтобы электрон изменил направление своего движения в результате взаимодействия с нейтральной примесью или дефектом, необходимо, чтобы траектория электрона проходила через место расположения дефекта либо через примыкающую к нему область решетки, в которой им вызваны искажения. Рассеяние на нейтральных примесях не зависит от температуры, а подвижность, обусловленная этим рассеянием, постоянна и зависит только от концентрации рассеивающих центров.

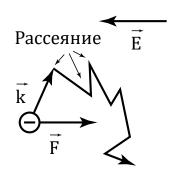


Рис. 3: Схематическое изображение движения электрона в полупроводнике под действием электрического поля.

Электрическое поле ионизованного примесного атома распространяется на много периодов кристаллической решетки, и электрон, проходя на значительном расстоянии от иона, изменит под действием его поля направление своего движения. Пусть рассеяние в полупроводнике происходит только на ионах примеси, а тепловые колебания и нейтральные центры рассеяния отсутствуют. Тогда, как показывают расчеты, подвижность зависит от температуры как $T^{3/2}$, т.е. увеличивается. Этот результат легко понять, если учесть, что с ростом температуры увеличивается средняя скорость хаотического движения электронов, а быстрые электроны слабее отклоняются статическим полем ионов. Этот механизм рассеяния играет основную роль при температурах, когда уже имеется большая концентрация ионизированных примесей, но тепло-

вые колебания еще мало влияют на рассеяние.

3. Температурная зависимость проводимости

Плотность тока, создаваемого всеми свободными электронами, равна:

$$j = en\mu_n E = \sigma_n E \tag{4}$$

где n – концентрация электронов, $\sigma_n = en\mu_n$ – удельная проводимость полупроводника, обусловленная электронами. Если имеется два типа носителей в полупроводнике – электроны и дырки, то проводимость равна:

$$\sigma = e\left(n\mu_n + p\mu_p\right) \tag{5}$$

Для определения температурной зависимости проводимости необходимо перемножить зависимости концентрации и подвижности носителей заряда от температуры. При низких температурах и неполной ионизации примесей концентрация зависит от обратной температуры по экспоненциальному закону, а подвижность – по степенному, т.е. температурная зависимость концентрации определяет температурную зависимость проводимости:

$$\sigma = \sigma_d e^{(-\Delta W_d/2k_B T)} \tag{6}$$

Здесь σ_d содержит степенную зависимость подвижности и эффективной плотности состояний от температуры.

В области истощения примесей концентрация не зависит от температуры, поэтому в этой области температурная зависимость проводимости определяется степенной зависимостью подвижности от температуры. И, наконец, при больших температурах зависимость проводимости от обратной температуры экспоненциальна, т.к. $\mu \approx T^{3/2}$, а $N_c \approx T^{3/2}$:

$$\sigma = \sigma_c e^{(-W_g/2k_BT)} \tag{7}$$

На рис. 4 показана зависимость $\ln(\sigma)$ от обратной температуры при различных уров-

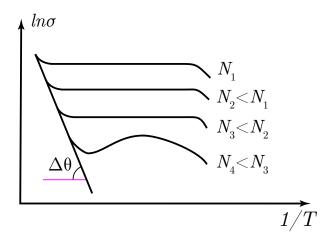


Рис. 4: Качественный вид зависимости удельной проводимости полупроводника от температуры для различных уровней легирования (N-концентрация легирующей примеси)

нях легирования полупроводника. По экспериментально измеренным зависимостям $\sigma(T)$, аналогичным рис.4, можно определить ширину запрещенной зоны и энергию активации примесей.

4. Методика измерений

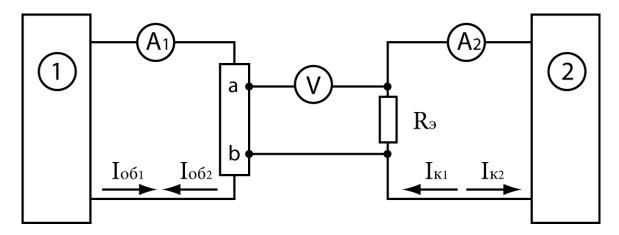


Рис. 5: Электрическая схема для измерений удельной электропроводности методом компенсации

Регулируемый источник тока (1) задаёт ток образца I_{06} , измеряемый амперметром A1. Регулируемый источник тока (2) задаёт ток компенсации I_{κ} через эталонный резистор R_{9} , величина этого тока измеряется амперметром 2. Напряжение U_{ab} между зондовыми электродами а и b сравнивается с напряжением компенсации U_{k} на эталонном резисторе R_{9} при помощи индикатора компенсации V_{k} .

При проведении измерений нужно установить ток образца, затем, изменяя ток компенсации, добиться нулевых показаний индикатора компенсации V. В этом случае напряжение U_k на эталонном резисторе $R_{\mathfrak{d}}$ будет равно напряжению U_{ab} :

$$U_{ab} = U_k = I_k R_9 \tag{8}$$

В реальной ситуации между зондовыми электродами будут паразитные потенциалы, связанные, во-первых, с влиянием переходного сопротивления на контактах «образец — подводящие провода», во-вторых, появлением термоЭДС на контактах полупроводника с металлом при нагреве образца. Для того чтобы устранить влияние этих потенциалов, измерение тока компенсации производится дважды. Получив первый отсчёт I_{k1} , изменяем направление тока через образец и через эталонный резистор, опять добиваемся равенства напряжений U_k и U_{ab} , снимаем второй отсчёт I_{k2} . Обратите внимание, что полярность разности потенциалов между электродами а и b, вызванная протеканием тока через образец, как и напряжение на R_9 , сменились на противоположные, а паразитные потенциалы, зависящие от свойств контактов, и термоЭДС, зависящая от температуры образца, остались прежние. Таким образом, среднеарифметическое значение

$$I_k = \frac{I_{k1} + I_{k2}}{2}$$

будет содержать информацию только о полезной составляющей напряжения U_{ab} . Величину падения напряжения U_k легко подсчитать:

$$U_k = I_k R_2$$

Величину сопротивления участка образца расположенного между зондовыми электродами а и b (R_{ob}) можно определить из равенства:

$$R_{\text{of}} = \frac{U_k}{I_{\text{of}}} = \frac{I_k R_9}{I_{\text{of}}}$$

Зная размеры образца: а - ширина (см), d - толщина (см), l - расстояние между электродами а и b (см), можно рассчитать удельное сопротивление образца:

$$\rho = \frac{da}{l} R_{\rm o6}({\rm Om~cm})$$

или обратную величину - удельную электропроводность:

$$\sigma = 1/\rho \left(\mathrm{Om}^{-1} \mathrm{cm}^{-1} \right)$$

5. Схема экспериментальной установки

Блок питания (1) содержит в себе два регулируемых стабилизатора тока (для образца и эталонного резистора) и регулируемый источник питания нагревателя образца, напряжение на выходе которого контролируется вольтметром $V_{\rm H}$. На верхней крышке измерительного блока (2) находится трубчатый керамический нагреватель, в котором размещён исследуемый образец и термопара для измерения температуры. Нагреватель с образцом и термопарой закрыты защитным цилиндром. В корпусе измерительного блока (2) располагается эталонный резистор $R_{\rm P}$, переключатели направления тока образца и компенсации $K_{\rm P}$ и $K_{\rm P}$, индикатор компенсации $V_{\rm P}$ с переключателем чувствительности «Точно». Измерение токов образца и компенсации производится миллиамперметрами $A_{\rm P}$ и $A_{\rm P}$ для измерения $A_{\rm P}$ с термопары используется милливольтметр $V_{\rm P}$, показания которого пересчитываются в температуру по градуировочному графику (рис. 7).

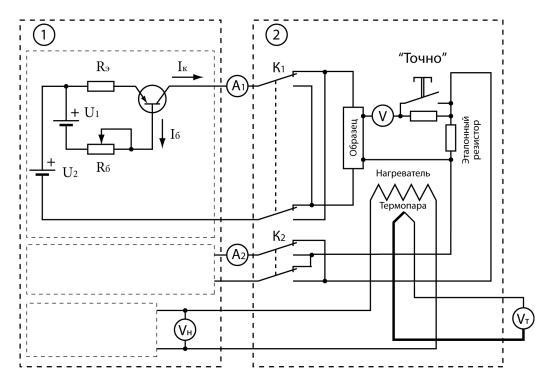


Рис. 6: Схема установки

Прадуировка термопары 9 8 7 7 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 Температура спая, °C

Рис. 7: График соответствия ЭДС термопары и температуры спая

Эксперимент

Оборудование

- 1. $R_9 = 10 \text{ Om}$.
- 2. Образец l = 7 см, d = 1.4 см, a = 4 см x = 20 см.

Произвели измерение электропроводности образца при комнатной температуре. Установив ток образца 5-10 мА добились нулевого отклонения индикатора. Аналогичное сделали, сменив направление тока.

Такие же измерения провели при различных температурах. Сняли температурную зависимость тока компенсации (для двух направлений тока при каждом значении температуры I_{k1}, I_{k2}).

Далее взяли среднее значение тока:

$$I_k = \frac{I_{k1} + I_{k2}}{2}$$

Рассчитали проводимость для каждой снятой точки по формуле:

$$\sigma = \frac{l}{ad} \frac{I_{\text{o}6}}{I_k R_{\text{o}}}$$

Обработка результатов измерений

Построили график (см рис. 8) полученной зависимости ln $\sigma(\frac{10^3}{T})$ (T – абсолютная температура в градусах K).

Прологарифмировали выражение (7) и нашли связь между угловым коэффициентом наклона кривой $\ln \sigma(\frac{10^3}{T})$ и величиной W_g :

$$\ln(\sigma) = \underbrace{\ln(\sigma_C)}_{const} - W_g/2k_BT$$

$$W_g = -1000 \cdot tan(\theta) \cdot 2k_B$$

где $tan(\theta)$ - тангенс угла наклона графика $\ln \sigma(\frac{1}{T}),\ k_B\approx 8.62\cdot 10^{-5}\ {\rm эB/K}$ - постоянная Больцмана.

Определили угловой коэффициент наклона кривой в области высоких температур и рассчитали значение W_q :

$$tan(\theta) \approx -4.57 \pm 0.5$$

$$W_g \approx 0.79 \pm 0.09$$
 эВ

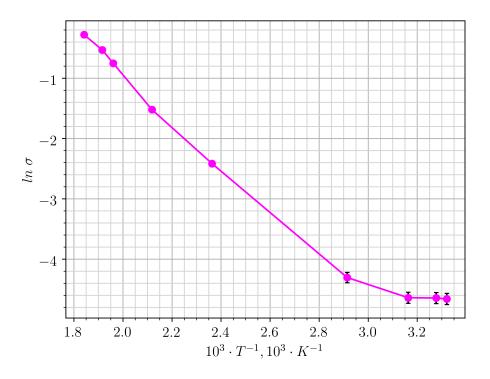


Рис. 8

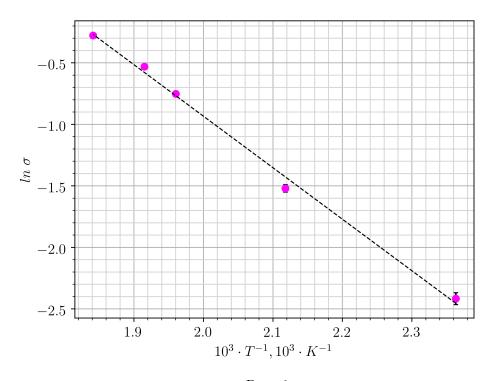


Рис. 9

В области истощения примесей (на рис.8 - область значений от 2.8 до 3.5 по оси $(\frac{10^3}{T})$) определили зависимость $\sigma = f(T)$, считая, что $\sigma \approx T^n$. Ее можно найти, взяв на кривой две точки и воспользовавшись соотношением $\sigma_I/\sigma_2 = (T_I/T_2)^n$.

$$\ln \sigma_1 = -4.659, \ln \sigma_2 = -4.644$$

$$T_1 = 301.15, T_2 = 305.15 \text{ K}$$

$$\ln \sigma_1 - \ln \sigma_2 = n \ln \left(\frac{T_1}{T_2}\right)$$

$$-4.659 + 4.644 = n \ln \left(\frac{301.15}{305.15}\right)$$

$$n = 1.15$$

Определили (экстраполяцией по графику) величину σ_c , соответствующую электропроводности вещества при $T \to \infty$.

$$\ln \sigma_c = \ln \sigma(T \to \infty) \approx 8.17$$

$$\sigma_c = e^{8.17} = 3533 \text{ Om}^{-1} \text{cm}^{-1}$$